課題名 (タイトル):

RI ビームファクトリー BigRIPS 装置のハイパワーターゲットに関するシミュレーション

利用者氏名: 吉田 敦

所属: 和光研究所 仁科加速器センター

実験装置運転・維持管理室RIビーム分離生成装置チーム

1) 本課題の研究の背景、目的、関係するプロジェクトとの関係

RI ビームファクトリーの BigRIPS 施設は、 大強度の高エネルギー重イオンビームから不 安定核ビームを生成する装置である。その一 部であるハイパワーターゲット装置は、大強 度ビームによる発熱が大きく、ターゲット材 の溶融を回避するための冷却方式の検討が重 要である。

本研究では、ANSYS コードを用いて、水冷 回転円盤式ターゲット装置や、ビーム電流測 定装置、放射線遮蔽における熱計算等を行い、 実験値との比較をし、各装置の水冷方式の改 善に役立てたい。

2) 具体的な利用内容、計算方法

ターゲット装置近傍の放射線遮蔽の熱計算を 行っている。大強度ビームがターゲットに照 射され、大強度の放射線が発生し、ターゲット下流の放射線遮蔽壁に数 kW の熱負荷が生 じる。真空槽中で、この発熱を除去できるよ うな水路設計を、ANSYS の3次元モデルにて 伝熱解析を行う。

3) 結果

まだ計算中。

4) まとめ

昨年春の実験では、ようやくビームが強くなり始め、温度上昇を確認することができた。 比較のための第1段階モデルは、ほぼ完成し、 固定型標的に関しては、ANSYS 計算とのおお よその一致を見た。回転型標的のモデルは、 ANSYS の Peklet 数エラー問題がまだ解決で きず、抜本的にモデルを改造しようと思って いる。

5) 今後の計画・展望

6) RICC の継続利用を希望の場合は、これまで利用した状況(どの程度研究が進んだか、研究においてどこまで計算出来て、何が出来ていないか)や、継続して利用する際に行う具体的な内容

ANSYS コードによる伝熱や電場計算は、ターゲット周辺装置の設計、データ解析との比較検討に欠かせないものである。今後 RI ビームファクトリーからのビームが強くなって行くので、様々なターゲット周辺装置のR & DにANSYS を使用して行きたい。

平成 22 年度 RICC 利用報告書

平成 22 年度 RICC 利用研究成果リスト

【論文、学会報告・雑誌などの論文発表】

A. Yoshida, Y. Yanagisawa and T. Kubo, "Beam-spot temperature monitoring on the production target at the BigRIPS separator", Nucl. Instrm. and Method B 2011 春 掲載予定

【国際会議などの予稿集、proceeding】

【国際会議、学会などでの口頭発表】

A. Yoshida, Y. Yanagisawa and T. Kubo, "Beam-spot temperature monitoring on the production target at the BigRIPS separator", International Nuclear Target Development Society (INTDS-2010), 2010 Sep. 13 - 17, TRIUMF, Canada

A. Yoshida, "Progress in Big-RIPS high-power target", 4th International Expert Meeting on In-Flight Separators and Related Issues, 2010 Dec. 15 - 17, GSI, Germany

A. Yoshida, Expert meeting for the FRIB production target, 2011 Feb. 2 - 4, MSU, USA

【その他】